



作品番号 : 29504990

作品タイトル : 無量光院跡

作家 : 田中 正秋

キャプション : 試験水張り

コレクション : OPO

ソース :

撮影地 : 岩手県 平泉町

撮影年月日 : 2013/4/28

学術名 :

クレジット表記 : (c)OPO / Artefactory

モデルリリース : なし

プロパティリリース : なし

ピクセル数 : 5957px × 3976px

印刷サイズ : 43.2cm × 28.9cm

データサイズ : 15MByte

ファイル形式 : JPEG